

(19) 日本国特許庁 (JP)

(12) 特 許 公 報 (B2)

(11) 特許番号

特許第4788301号  
(P4788301)

(45) 発行日 平成23年10月5日 (2011. 10. 5)

(24) 登録日 平成23年7月29日 (2011. 7. 29)

(51) Int. Cl.

F I

G O 2 F 1/1333 (2006. 01)

G O 2 F 1/1333 5 O 5

G O 2 F 1/1334 (2006. 01)

G O 2 F 1/1334

G O 2 F 1/13 (2006. 01)

G O 2 F 1/13 5 O 5

G O 3 B 13/26 (2006. 01)

G O 3 B 13/26

請求項の数 4 (全 11 頁)

(21) 出願番号 特願2005-325074 (P2005-325074)  
 (22) 出願日 平成17年11月9日 (2005. 11. 9)  
 (65) 公開番号 特開2007-133088 (P2007-133088A)  
 (43) 公開日 平成19年5月31日 (2007. 5. 31)  
 審査請求日 平成20年10月14日 (2008. 10. 14)

(73) 特許権者 000004112  
 株式会社ニコン  
 東京都千代田区有楽町1丁目12番1号  
 (74) 代理人 100084412  
 弁理士 永井 冬紀  
 (74) 代理人 100078189  
 弁理士 渡辺 隆男  
 (72) 発明者 小石 裕之  
 東京都千代田区丸の内3丁目2番3号 株  
 式会社ニコン内  
 審査官 高松 大

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 表示装置およびカメラ

(57) 【特許請求の範囲】

【請求項 1】

表示される標識に応じた形状の標識用電極および前記標識用電極と接続された配線用電極から成る第1の電極が形成された基板を含む一対の基板を、前記第1の電極が形成された電極形成面が他方の基板面に対向するように配置し、その一対の基板間に高分子分散型液晶を挟持するように設けた表示装置において、

前記電極形成面の、前記標識用電極が形成された領域を除く残余の領域に形成された電氣的絶縁層と、

前記電氣的絶縁層の上に、前記残余の領域に対応した領域に形成された第2の電極とを設け、

前記高分子分散型液晶は、液晶を含む屈折率異方性領域と屈折率等方性領域とを連続して配置した回折表示部と、屈折率異方性領域から成る非表示部とを有するポリマー分散型液晶であって、前記回折表示部は前記標識用電極に対応する位置に設けられ、前記非表示部は前記第2の透明電極と対応する位置に設けられていることを特徴とする表示装置。

【請求項 2】

請求項 1 に記載の表示装置において、

前記電氣的絶縁層の厚さは、前記第1の電極の厚さよりも厚いことを特徴とする表示装置。

【請求項 3】

請求項 2 に記載の表示装置において、

前記第２の電極は前記標識用電極と接触しないことを特徴とする表示装置。

【請求項４】

表示される標識に応じた形状の標識用電極および前記標識用電極と接続された配線用電極から成る第１の電極が形成された基板を含む一対の基板と、前記第１の電極が形成された電極形成面が他方の基板面に対向するように配置し、その一対の基板間に配設された高分子分散型液晶と、前記電極形成面の前記標識用電極が形成された領域を除く残余の領域に形成された電氣的絶縁層と、前記電氣的絶縁層の上に、前記残余の領域に対応した領域に形成された第２の電極とを有する表示手段と、

前記表示手段に照明光を入射する照明手段と、

前記照明手段からの光を直線偏光に変換する偏光手段と、を設け、

前記高分子分散型液晶は、液晶を含む屈折率異方性領域と屈折率等方性領域とを連続して配置した回折表示部と、屈折率異方性領域から成る非表示部とを有するポリマー分散型液晶であって、前記回折表示部は前記標識用電極に対応する位置に設けられ、前記非表示部は前記第２の透明電極に対応する位置に設けられ、前記回折表示部で回折された前記照明光を、ファインダ内表示光としてファインダ接眼部へと導くファインダ光学系とを備えたことを特徴とするカメラ。

10

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

【０００１】

本発明は、高分子分散型液晶を用いた回折型の表示装置、および、その表示装置をファインダー内表示に用いたカメラに関する。

20

【背景技術】

【０００２】

従来、高分子分散液晶を使用した液晶表示装置を、カメラのファインダー内表示素子に用いる技術が知られている（例えば、特許文献１参照）。この液晶表示装置にはポリマーネットワーク型液晶（Polymer Network Liquid Crystal：以下ではＰＤＬＣと記す）が用いられており、表示すべき標識と同一形状に形成された標識用透明電極への印加電圧をオン、オフすることにより、標識の表示（オフ状態時）および非表示（オン状態時）の切り替えを行わせるようにしている。

30

【０００３】

上述した液晶表示装置では、標識用透明電極および標識周辺を透明状態とするための周辺用透明電極が設けられる層と配線パターンの層とを別にした２層構造を有し、さらに、配線パターンの上方を覆うように周辺用透明電極を配置している。標識用透明電極および周辺用透明電極を有する層と配線パターンの層との間には絶縁層が設けられ、配線パターンと標識用透明電極との接続は絶縁層に設けられたスルーホールを介して行われる。

【０００４】

【特許文献１】特開２００１－１２５０８６号公報

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

40

【０００５】

しかしながら、上述した従来の表示装置では周辺用透明電極と標識用透明電極とが同一層に設けられているため、隣接する両電極間に隙間を設ける必要があった。そのため、隙間の部分の液晶により光が分散され、標識が非表示状態であっても、隙間の部分で分散された光が見えてしまうという不都合があった。

【課題を解決するための手段】

【０００６】

請求項１の発明は、表示される標識に応じた形状の標識用電極および前記標識用電極と接続された配線用電極から成る第１の電極が形成された基板を含む一対の基板を、前記第１の電極が形成された電極形成面が他方の基板面に対向するように配置し、その一対の基

50

板間に高分子分散型液晶を挟持するように設けた表示装置において、前記電極形成面の、前記標識用電極が形成された領域を除く残余の領域に形成された電氣的絶縁層と、前記電氣的絶縁層の上に、前記残余の領域に対応した領域に形成された第２の電極とを設け、前記高分子分散型液晶は、液晶を含む屈折率異方性領域と屈折率等方性領域とを連続して配置した回折表示部と、屈折率異方性領域から成る非表示部とを有するポリマー分散型液晶であって、前記回折表示部は前記標識用電極に対応する位置に設けられ、前記非表示部は前記第２の透明電極に対応する位置に設けられていることを特徴とする。

請求項２の発明は、請求項１に記載の表示装置において、電氣的絶縁層の厚さは、第１の電極の厚さよりも厚いことを特徴とする。

請求項３の発明は、請求項２に記載の表示装置において、第２の電極は標識用電極と接触しないことを特徴とする。

請求項４の発明は、表示される標識に応じた形状の標識用電極および前記標識用電極と接続された配線用電極から成る第１の電極が形成された基板を含む一対の基板と、前記第１の電極が形成された電極形成面が他方の基板面に対向するように配置し、その一対の基板間に配設された高分子分散型液晶と、前記電極形成面の前記標識用電極が形成された領域を除く残余の領域に形成された電氣的絶縁層と、前記電氣的絶縁層の上に、前記残余の領域に対応した領域に形成された第２の電極とを有する表示手段と、前記表示手段に照明光を入射する照明手段と、前記照明手段からの光を直線偏光に変換する偏光手段と、を設け、前記高分子分散型液晶は、液晶を含む屈折率異方性領域と屈折率等方性領域とを連続して配置した回折表示部と、屈折率異方性領域から成る非表示部とを有するポリマー分散型液晶であって、前記回折表示部は前記標識用電極に対応する位置に設けられ、前記非表示部は前記第２の透明電極に対応する位置に設けられ、前記回折表示部で回折された前記照明光を、ファインダ内表示光としてファインダ接眼部へと導くファインダ光学系とを備えたことを特徴とする。

#### 【発明の効果】

#### 【０００７】

本発明によれば、電極形成面の、標識用電極が形成された領域を除く残余の領域に、電氣的絶縁層を形成するとともに、その電氣的絶縁層の上に第２の電極を形成したので、基板面に平行な方向に関して接するような形態で、標識用電極と第２の電極とを配置することができる。その結果、非表示状態において不要な表示光が生じるのを防止することができる。

#### 【発明を実施するための最良の形態】

#### 【０００８】

以下、図を参照して本発明を実施するための最良の形態について説明する。図１は本発明の一実施の形態を示す図であり、本発明による表示装置をファインダ内表示に利用したカメラの概略構成を示したものである。カメラボディ１には、撮影レンズ２を備えるレンズ鏡筒３が交換可能に装着されている。４は記録媒体として設けられたフィルムである。図１では銀塩フィルムを用いる一眼レフカメラを例に示したが、例えば、一眼レフ方式のデジタルカメラであれば、記録媒体としてＣＣＤやＣＭＯＳ等の撮像素子が用いられる。

#### 【０００９】

撮影レンズ２とフィルム４との間には、被写体光をファインダ光学系へと反射するクイックリターンミラー５が配設されている。なお、図示していないが、フィルム４とクイックリターンミラー５との間にはシャッターが設けられている。フィルム４の感光材料面と光学的に等価な位置には、ファインダスクリーン６が配置されている。クイックリターンミラー５に反射された被写体１１からの被写体光は、ファインダスクリーン６上に結像する。ファインダスクリーン６上に結像された被写体像は、ペンタプリズム７および接眼レンズ８を介してファインダ接眼部１４から観察することができる。なお、撮影の際にはクイックリターンミラー５が被写体光の光路上から光路外へと移動され、フィルム４上に被写体像が結像される。

#### 【００１０】

また、カメラボディ 1 内には、ファインダ内表示装置としての回折光学素子 9 がファインダスクリーン 6 に隣接して配置されている。回折光学素子 9 の側方には、回折光学素子 9 を照明するための光源 10 が配置されている。この光源 10 には LED 等が用いられる。光源 10 と回折光学素子 9 との間には、光源 10 からの光を直線偏光に変換する偏光変換素子である偏光板 12 が配設されている。光源 10 から出射された光は偏光板 12 で直線偏光に変換され、側面から回折光学素子 9 内に入射する。

#### 【 0 0 1 1 】

後述するように回折光学素子 9 は屈折率型回折格子を用いた回折表示部を有しており、回折光学素子 9 内に入射した光は、屈折率型回折格子によってペンタプリズム 7 方向へ回折される。駆動回路 13 により回折光学素子 9 を駆動制御することにより、ファインダ視野内に所定の標識を表示するための表示光が、回折光学素子 9 の回折表示部から回折光として出射される。回折光学素子 9 から出射された表示光はペンタプリズム 7 によって反射され、接眼レンズ 8 を介してファインダ接眼部 14 へと導かれる。その結果、ファインダ接眼部 14 を覗いている撮影者は、被写体像に重ねて表示される標識をファインダ視野内に観察することができる。

#### 【 0 0 1 2 】

##### [ 回折光学素子 9 の構造説明 ]

図 2 は回折光学素子 9 の断面構造を模式的に示したものである。20, 21 は、所定の間隔で設けられたガラス基板である。各ガラス基板 20, 21 の対向する面には表示用の透明電極 22, 23 が ITO (スズドープ酸化インジウム) 等の透明導電膜によりそれぞれ形成されている。透明電極 22, 23 は同一形状に形成されており、表示される標識 (文字や図形) 形態に応じた形状を有している。透明電極 22, 23 は後述する配線パターンを介して駆動回路 13 に接続されており、この駆動回路 13 により透明電極 22, 23 に印加される電圧が制御される。なお、本実施の形態では、ガラス基板 20, 21 の両方に同一形状の透明電極 22, 23 を形成したが、いずれか一方の透明電極をガラス基板表面全体に形成されるべたパターンとしても良い。

#### 【 0 0 1 3 】

一対のガラス基板 20, 21 の間には、液晶と高分子ポリマーとから成るポリマー分散型液晶部材 24 が設けられている。液晶部材 24 は、第 1 の電極である表示用の透明電極 22, 23 が対向する領域に形成された回折表示部 24B と、それ以外の非表示部 24A とから成る。ガラス基板 20, 21 の間の周辺部分には、シール材 26 が配設されている。

#### 【 0 0 1 4 】

回折表示部 24B は液晶ホログラムとなっている部分であり、屈折率等方性領域層 241 と屈折率異方性領域層 242 とが、回折光学素子 9 の面に沿うように照明光の進行方向に交互に繰り返される縞状の多層構造を形成している。屈折率等方性領域層 241 は高分子ポリマーから成り、屈折率異方性領域層 242 では高分子ポリマー中に屈折率異方性材料である液晶が液滴状に分散している。

#### 【 0 0 1 5 】

このような屈折率型の回折光学素子 9 を作成する方法について説明する。まず、高分子ポリマーの材料である光重合性モノマーと液晶分子とを混合し、その混合物を一対のガラス基板 20, 21 の隙間に封入する。上述したシール材 26 は、このときの封止材として設けられたものである。

#### 【 0 0 1 6 】

次に、レーザー光により作り出された干涉縞 25 内にこの液晶セルを配置すると、干涉縞明部 251 でモノマーが硬化してポリマー化する。このモノマー硬化により、干涉縞明部 251 の液晶分子が干涉縞暗部 252 領域に押し出された形となり、干涉縞明部 251 において光重合したポリマーから成る屈折率等方性領域層 241 が形成される。その際に、非表示部 24A に干涉縞 25 が形成されないようにガラス基板 20, 21 にマスクを形成する。

10

20

30

40

50

## 【 0 0 1 7 】

一方、干渉縞暗部 2 5 2 では、干渉縞明部 2 5 1 におけるポリマー形成のためにもモノマーが消費されるため、結果的に液晶を多く含んだ層となる。その後、残存モノマーをポリマー化することにより、屈折率異方性領域層 2 4 2 および非表示部 2 4 A は、高分子ポリマー中に液晶の液滴が分散固定された構造となる。その結果、回折表示部 2 4 B においては、屈折率等方性領域層 2 4 1 と屈折率異方性領域層 2 4 2 との周期的層構造である屈折率型回折格子（液晶ホログラム）が形成される。

## 【 0 0 1 8 】

次に、回折光学素子 9 の電極構造について説明する。図 3 は標識用透明電極の一例を示したものであり、焦点検出エリアの電極パターンを示している。3 1 a , 3 2 a は標識用電極パターンを示しており、3 1 b、3 2 b は各標識用電極パターン 3 1 a , 3 2 a に対する配線用電極パターンを示している。これらのパターン 3 1 a , 3 1 b , 3 2 a , 3 2 b は、図 2 に示した透明電極 2 2 , 2 3 に対応するものであり、各ガラス基板 2 0 , 2 1 にはパターン 3 1 a ~ 3 2 b がそれぞれ形成されている。ファインダ視野内には、標識用電極パターン 3 1 a , 3 2 a と同一形状の標識（焦点検出エリア）が表示される。

## 【 0 0 1 9 】

図 4 は、図 3 の A - A 断面を示したものである。ガラス基板 2 0 , 2 1 に形成された配線パターン 3 1 b 上、および、ガラス基板 2 0 , 2 1 のパターン 3 1 a ~ 3 2 b が形成されていない領域には絶縁層 3 3 が形成されている。絶縁層 3 3 にはアクリル系材料等が用いられる。さらに、絶縁層 3 3 上には第 2 の電極を構成する周辺電極パターン 3 4 が形成されている。

## 【 0 0 2 0 】

回折表示部 2 4 B には、上述したように屈折率等方性領域層 2 4 1 と屈折率異方性領域層 2 4 2 とが基板平行方向に沿って交互に配設されている。図 5 は、絶縁層 3 3 および周辺電極パターン 3 4 の形状を説明する図である。図 5 ( a ) は、ガラス基板 2 1 上に形成された標識用電極パターン 3 1 a と配線用電極パターン 3 1 b とを示す図であり、配線用電極パターン 3 1 b は標識用電極パターン 3 1 a からガラス基板 2 1 の右端まで細長く形成されている。

## 【 0 0 2 1 】

図 5 ( b ) は、図 5 ( a ) に示すガラス基板 2 1 の電極形成面上に形成される絶縁層 3 3 を示す図である。絶縁層 3 3 には標識用電極パターン 3 1 a の形状と同一形状の貫通孔 3 3 a が形成されており、この貫通孔 3 3 a は標識用電極パターン 3 1 a 上に重なるように形成される。図 5 ( c ) は、絶縁層 3 3 上に形成される周辺電極パターン 3 4 を示す図であり、絶縁層 3 3 の貫通孔 3 3 a と同一形状の貫通孔 3 4 a が形成されている。周辺電極パターン 3 4 は、絶縁層 3 3 の貫通孔 3 3 a に貫通孔 3 4 a が重なるように形成される。

## 【 0 0 2 2 】

その結果、図 4 に示すように、配線用電極パターン 3 3 上には絶縁層 3 3 を介して周辺電極パターン 3 4 が配設される。ポリマー分散型液晶部材 2 4 の非表示部 2 4 A に対応する位置に周辺電極パターン 3 4 が設けられ、ポリマー分散型液晶部材 2 4 の回折表示部 2 4 B に対応する位置に標識用電極パターン 3 1 a が設けられる。反対側のガラス基板 2 0 に関しても、ガラス基板 2 1 と同様の構成となっている。なお、絶縁層 3 3 の厚さは標識用電極パターン 3 1 a の膜厚よりも厚く設定されているので、絶縁層 3 3 上の周辺電極パターン 3 4 と標識用電極パターン 3 1 a とが接触することはない。

## 【 0 0 2 3 】

## [ 回折光学素子 9 の動作説明 ]

図 4 に示すように、屈折率異方性領域層 2 4 2 には液晶分子を含む液晶液滴 2 4 3 が多数分散しており、また、屈折率異方性領域層 2 4 2 に比べて密度は低い、屈折率等方性領域層 2 4 1 にも液晶液滴 2 4 3 が多数分散している。液晶液滴 2 4 3 内では、液晶分子同士は同じ方向を向いているので同じ屈折率を有している。

## 【 0 0 2 4 】

液晶液滴 2 4 3 が多数存在する屈折率異方性領域層 2 4 2 は、液晶液滴 2 4 3 の屈折率が支配的となる。屈折率異方性領域層 2 4 2 の平均屈折率  $n_{LC}$  は液晶液滴 2 4 3 の光軸方向に依存し、その方向は、高分子ポリマー層の壁に囲まれていることや、光重合時のレーザー光により液晶部分とポリマー部分とに相分離していることや、その他の物理的要因により、ほとんどの液晶液滴 2 4 3 に関して液晶分子がガラス基板面と平行な方向に向いている。また、屈折率等方性領域層 2 4 1 では高分子ポリマーの屈折率が支配的であり、この領域の平均屈折率  $n_{PLYM}$  は高分子ポリマーの屈折率に依存する。高分子ポリマーの屈折率は屈折率等方性領域層 2 4 1 内で等方的である。

## 【 0 0 2 5 】

( 焦点検出エリアを表示しない場合：図 6 ( a ) 参照 )

回折光学素子 9 に焦点検出エリアを表示しない場合には、標識用電極パターン 3 1 a および周辺電極パターン 3 4 の両方に電圧を印加する。屈折率等方性領域層 2 4 1 および屈折率異方性領域層 2 4 2 内には基板垂直方向の電界が形成され、図 6 ( a ) に示すように、液晶液滴 2 4 3 内の液晶分子は光学軸方向を強制的に基板垂直方向に向けさせられる。その結果、基板側面から入射した照明光から見ると、散在する液晶液滴 2 4 3 の屈折率と高分子ポリマーの屈折率とがほぼ等しくなり、照明光は屈折率等方性領域層 2 4 1 および屈折率異方性領域層 2 4 2 を透過して反対側の側面から出射する。そのため、図 7 ( a ) に示すように、ファインダー視野内に焦点検出エリアが観察されることはない。なお、図 7 ( a ) では、焦点検出エリアの輪郭を点線 5 0 で示すことにより、焦点検出エリアが観

## 【 0 0 2 6 】

( 焦点検出エリアを表示する場合：図 6 ( b ) 参照 )

一方、焦点検出エリアを表示する場合、周辺電極パターン 3 4 の印加電圧はオンとするが、標識用電極パターン 3 1 a の印加電圧はオフとする。標識用電極パターン 3 1 a の印加電圧がオフとされると、屈折率異方性領域層 2 4 2 の平均屈折率  $n_{LC}$  と屈折率等方性領域層 2 4 1 の平均屈折率  $n_{PLYM}$  とは「 $n_{LC} > n_{PLYM}$ 」となり、これらの層はブラッグ回折格子を形成する。図 6 ( b ) に示すように回折表示部 2 4 B の層構造は回折光を、図示上方 ( 図 1 のペンタプリズム 7 方向 ) に回折するように構成されている。その結果、図 7 ( b ) に示すように、焦点検出エリア 5 1 がファインダー視野内に観察されることになる。

## 【 0 0 2 7 】

なお、光源 1 0 と回折光学素子 9 との間に配設された偏光板 1 2 は、偏光方向が回折光学素子 9 の基板厚さ方向に一致する P 偏光光のみを透過させ、それ以外の偏光光を吸収する光学素子として機能するものである。回折光学素子 9 内に形成された回折表示部 2 4 B は、偏光板 1 2 を透過した P 偏光光のみを回折し、他の偏光光に対しては散乱させるだけで回折格子として作用しない。そのため、偏光板 1 2 により P 偏光以外の偏光を吸収することで、回折光学素子 9 の回折表示部における散乱成分を減らすことができ、表示のコントラスト向上を図ることができる。

## 【 0 0 2 8 】

上述したように、本実施の形態の表示装置では、図 4 , 5 に示したように、配線パターン 3 1 b に重なるような形で周辺電極パターン 3 4 を設けているので、配線パターン 3 1 b ( 印加電圧オフ状態 ) の部分が表示されることがない。さらに、標識用電極パターン 3 1 a の周囲を囲むように絶縁層 3 3 を設け、その絶縁層 3 3 上に周辺電極パターン 3 4 を形成するようにしたので、回折光学素子 9 をガラス基板 2 0 , 2 1 に垂直な方向から見た場合に、周辺電極パターン 3 4 と標識用電極パターン 3 1 a との境界に隙間が形成されないように構成することができる。

## 【 0 0 2 9 】

一方、上述した特開 2 0 0 1 - 1 2 5 0 8 6 号公報に記載の技術を用いた場合、標識用電極パターンと周辺電極パターンとを同一層に形成するようにしているので、標識用電極

10

20

30

40

50

パターンと周辺電極パターンとの間に隙間を形成する必要があった。すなわち、図 8 ( a ) に示すように、基板 2 1 上には配線用電極パターン 5 2 のみが形成され、その配線用電極パターン 5 2 上に、図 8 ( b ) に示すようなコンタクトホール 5 3 a が形成された絶縁層 5 3 が形成される。

#### 【 0 0 3 0 】

さらに、絶縁層 5 3 の上に、図 8 ( c ) に示すような周辺電極パターン 5 4 , 標識用電極パターン 5 5 が形成される。周辺電極パターン 5 4 と標識用電極パターン 5 5 との間には、隙間 5 6 が形成される。そのため、周辺電極パターン 5 4 および標識用電極パターン 5 5 に電圧を印加して非表示状態とした時に、隙間 5 6 の部分が表示として見えてしまうことになる。

10

#### 【 0 0 3 1 】

一方、本実施の形態では、上述したように、回折光学素子 9 をガラス基板 2 0 , 2 1 に垂直な方向から見た場合に、周辺電極パターン 3 4 と標識用電極パターン 3 1 a との境界に隙間が形成されないように構成することができるので、非表示状態時に標識を囲むような形状の表示が生じることはない。

#### 【 0 0 3 2 】

上述した実施の形態では、回折光学素子 9 に使用される液晶部材 2 4 としてポリマー分散型液晶を例に説明したが、ポリマー分散型液晶に限らずポリマーネットワーク型液晶のような他の高分子分散型液晶を用いても良い。また、回折光学素子 9 はカメラのファインダ内表示装置に限らず、様々な表示装置として用いることができる。なお、本発明の特徴を損なわない限り、本発明は上記実施の形態に何ら限定されるものではない。

20

#### 【図面の簡単な説明】

#### 【 0 0 3 3 】

【図 1】本発明による表示装置をファインダ内表示に利用したカメラの概略構成を示す図である。

【図 2】回折光学素子 9 の断面構造のを模式図である。

【図 3】標識用透明電極の一例を示す図である。

【図 4】図 3 の A - A 断面を示したものである。

【図 5】絶縁層 3 3 および周辺電極パターン 3 4 の形状を説明する図であり、( a ) はパターン 3 1 a , 3 1 b を、( b ) は絶縁層 3 3 を、( c ) は周辺電極パターン 3 4 をそれぞれ示す図である。

30

【図 6】回折光学素子 9 の動作を説明する図であり、( a ) は非表示状態を示し、( b ) は表示状態を示す。

【図 7】ファインダー内の表示形態を説明する図であり、( a ) は非表示状態を示し、( b ) は表示状態を示す。

【図 8】比較例を説明する図であり、( a ) は配線用電極パターン 5 2 を、( b ) は絶縁層 5 3 を、( c ) は電極パターン 5 4 , 5 5 をそれぞれ示す。

#### 【符号の説明】

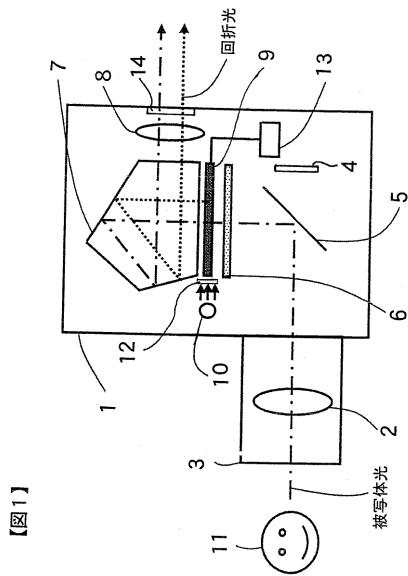
#### 【 0 0 3 4 】

1 : カメラボディ	2 : 撮影レンズ	40
6 : ファインダスクリーン	7 : ペンタプリズム	
8 : 接眼レンズ	9 : 回折光学素子	
1 0 : 光源	1 2 : 偏光板	
1 3 : 駆動回路	1 4 : ファインダ接眼部	
2 0 , 2 1 : ガラス基板	2 2 , 2 3 : 透明電極	
2 4 : 液晶部材	2 4 A : 非表示部	
2 4 B : 回折表示部		
3 1 a , 3 2 a , 5 5 : 標識用電極パターン		
3 1 b , 3 2 b , 5 2 : 配線用電極パターン		
3 3 : 絶縁層	3 4 , 5 4 : 周辺電極パターン	50

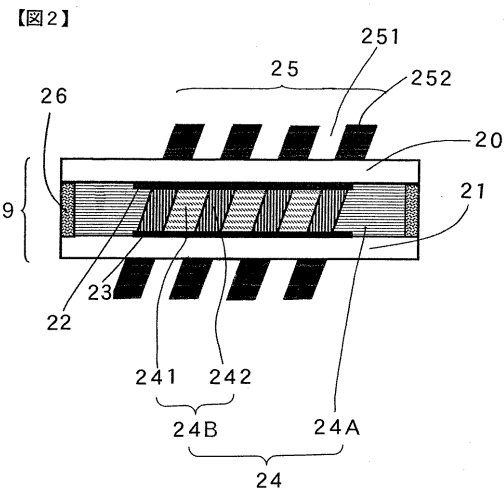
2 4 1 : 屈折率等方性領域層

2 4 2 : 屈折率異方性領域層

【 図 1 】



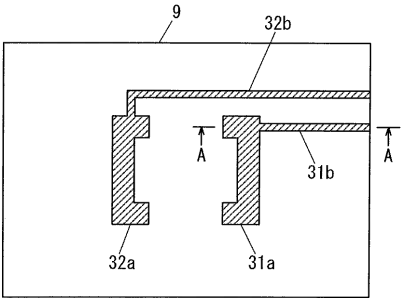
【 図 2 】





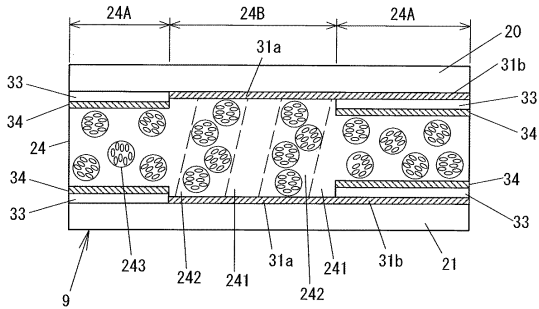
【図 3】

【図 3】



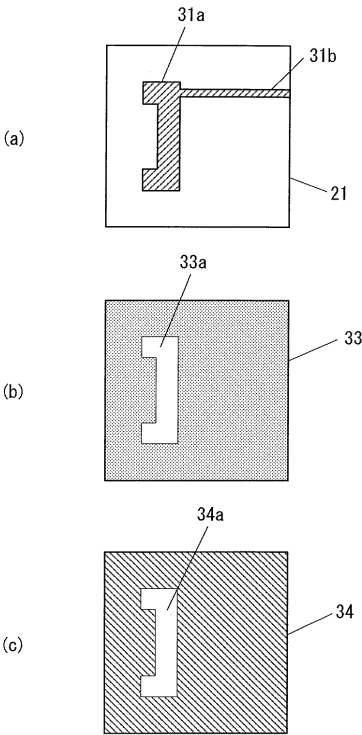
【図 4】

【図 4】



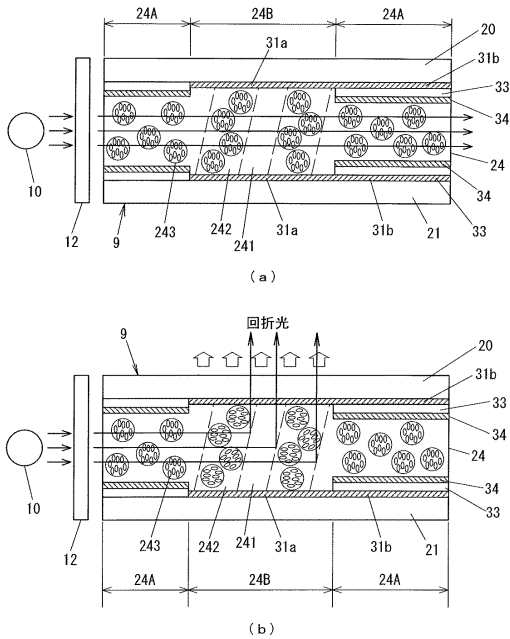
【図 5】

【図 5】



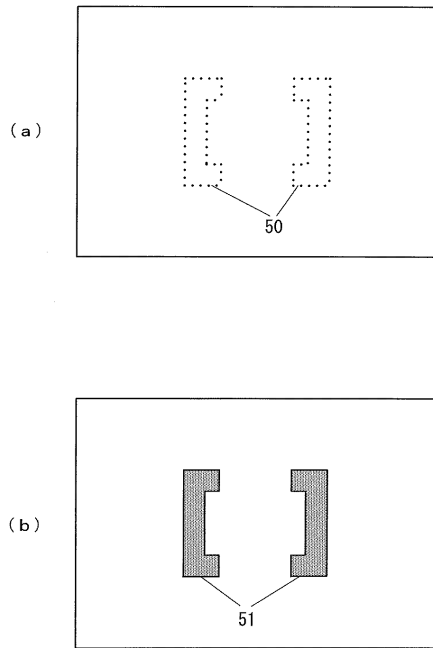
【図 6】

【図 6】



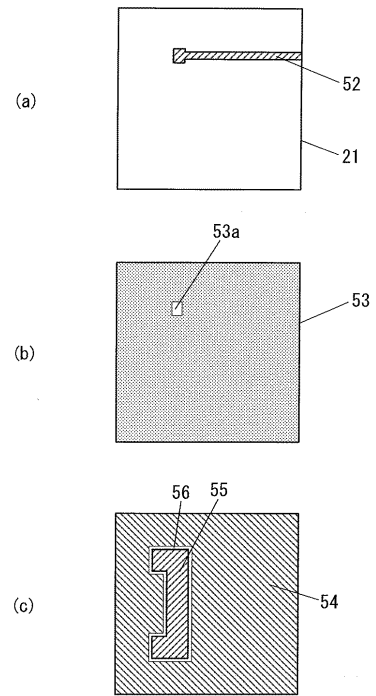
【図 7】

【図 7】



【図 8】

【図 8】



---

フロントページの続き

(56)参考文献 特開平09-330609(JP,A)  
特開2004-191415(JP,A)  
特開平07-072465(JP,A)  
欧州特許出願公開第01231501(EP,A1)  
特開2003-232910(JP,A)  
特開2003-121650(JP,A)  
特開2001-125086(JP,A)

(58)調査した分野(Int.Cl., DB名)

G 0 2 F	1 / 1 3 3 3
G 0 2 F	1 / 1 3
G 0 2 F	1 / 1 3 3 4
G 0 3 B	1 3 / 2 6